

S iko Epson Ref. N : F005990US00

Attorney's Ref. N : 109657

Declaration and Power of Attorney For Patent Application

特許出願宣言書及び委任状

Japanese Language Declaration

日本語宣言書

下記の氏名の発明者として、私は以下の通り宣言します。

As a below named inventor, I hereby declare that:

私の住所、私書箱、国籍は、下記の私の氏名の後に記載された通りです。

My residence, post office address and citizenship are as stated next to my name.

下記の名称の発明に関して請求範囲に記載され、特許出願している発明内容について、私が最初かつ唯一の発明者（下記の氏名が一つの場合）もしくは最初かつ共同発明者であると（下記の名称が複数の場合）信じています。

I believe I am the original, first and sole inventor (if only one name is listed below) or an original, first and joint inventor (if plural names are listed below) of the subject matter which is claimed and for which a patent is sought on the invention entitled

静電気保護回路が内蔵された半導体装置及びその製造方法**SEMICONDUCTOR DEVICE HAVING ELECTROSTATIC PROTECTION CIRCUIT AND METHOD OF FABRICATING THE SAME**

上記発明の明細書（下記の欄で×印がついていない場合は、本書に添付）は、

the specification of which is attached hereto unless the following box is checked:

2001年5月30日に提出され、米国出願番号または特許協定条約国際出願番号を 09/866,800 とし、（該当する場合） _____ に訂正されました。

was filed on May 30, 2001
 as United States Application Number or
 PCT International Application Number
09/866,800 and was amended on
 _____ (if applicable).

私は、特許請求範囲を含む上記訂正後の明細書を検討し、内容を理解していることをここに表明します。

I hereby state that I have reviewed and understand the contents of the above identified specification, including the claims, as amended by any amendment referred to above.

私は、連邦規則法典第37編第1条56項に定義されるとおり、特許資格の有無について重要な情報を開示する義務があることを認めます。

I acknowledge the duty to disclose information which is material to patentability as defined in Title 37, Code of Federal Regulations, Section 1.56.

Under the Paperwork Reduction Act of 1995, no persons are required to respond to collection of information unless it displays a valid OMB control number.

Japan's Language Declaration

(日本語宣言書)

私は、米国法典第35編119条(a)-(d)項又は365条(b)項に基き下記の、米国以外の国の少なくとも1ヶ国を指定している特許協力条約365条(a)項に基づく国際出願、又は外国での特許出願もしくは発明者証の出願についての外国優先権をここに主張するとともに、優先権を主張している、本出願の前に出願された特許または発明者証の外国出願を以下に、枠内をマークすることで、示しています。

Prior Foreign Application(s)

外国での先行出願

2000-163021(P)(Number)
(番号)Japan(Country)
(国名)31/May/2000(Day/Month/Year Filed)
(出願年月日)(Number)
(番号)(Country)
(国名)(Day/Month/Year Filed)
(出願年月日)

私は、第35編米国法典119条(e)項に基いて下記の米国特許出願規定に記載された権利をここに主張いたします。

(Application No.)

(出願番号)

(Filing Date)

(出願日)

(Application No.)

(出願番号)

(Filing Date)

(出願日)

私は下記の米国法典第35編120条に基いて下記の米国特許出願に記載された権利、又は米国を指定している特許協力条約365条(c)に基づく権利をここに主張します。また、本出願の各請求範囲の内容が米国法典第35編112条第1項又は特許協力条約で規定された方法で先行する米国特許出願に開示されていない限り、その先行米国出願書提出日以降で本出願書の日本国内または特許協力条約国提出日までの期間中に入手された、連邦規則法典第37編1条56項で定義された特許資格の有無に関する重要な情報について開示義務があることを認識しています。

I hereby claim foreign priority under Title 35, United States Code, Section 119 (a)-(d) or 365(b) of any foreign application(s) for patent or inventor's certificate, or 365(a) of any PCT International application which designated at least one country other than the United States, listed below and have also identified below, by checking the box, any foreign application for patent or inventor's certificate, or PCT International application having a filing date before that of the application on which priority is claimed.

Priority Not Claimed

優先権主張なし

(Application No.)
(出願番号)(Filing Date)
(出願日)(Status: Patented, Pending, Abandoned)
(現況: 特許許可済、係属中、放棄済)(Application No.)
(出願番号)(Filing Date)
(出願日)(Status: Patented, Pending, Abandoned)
(現況: 特許許可済、係属中、放棄済)

私は、私自身の知識に基づいて本宣言書で私が行なう表明が真実であり、かつ私が入手した情報と私の信じるところに基づく表明が全て真実であると信じていること、さらに故意になされた虚偽の表明及びそれと同等の行為は米国法典第18編第1001条に基づき、罰金または拘禁、もしくはその両方により処罰されること、そしてそのような故意による虚偽の声明を行なえば、出願した、又は既に許可された特許の有効性が失われることを認識し、よってここに上記のごとく宣誓を致します。

I hereby declare that all statements made herein of my own knowledge are true and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issued thereon.

Japanese Language Declaration

(日本語宣言書)

委任状： 私は、下記の発明者として、本出願に関する一切の手続きを米特許商標局に対して遂行する弁理士または代理人として、下記の者を指名いたします。（弁護士、または代理人の氏名及び登録番号を明記のこと）

James A. Oliff, (Reg. 27,075)
 William P. Berridge, (Reg. 30,024)
 Kirk M. Hudson, (Reg. 27,562)
 Thomas J. Pardini, (Reg. 30,411)
 Edward P. Walker, (Reg. 31,450)
 Robert A. Miller, (Reg. 32,771)
 Mario A. Costantino, (Reg. 33,565)
 Caroline D. Dennison, (Reg. 34,494)

POWER OF ATTORNEY: As a named inventor, I hereby appoint the following attorney(s) and/or agent(s) to prosecute this application and transact all business in the Patent and Trademark Office connected therewith. (list name and registration number)

James A. Oliff, (Reg. 27,075)
 William P. Berridge, (Reg. 30,024)
 Kirk M. Hudson, (Reg. 27,562)
 Thomas J. Pardini, (Reg. 30,411)
 Edward P. Walker, (Reg. 31,450)
 Robert A. Miller, (Reg. 32,771)
 Mario A. Costantino, (Reg. 33,565)
 Caroline D. Dennison, (Reg. 34,494)

書類送付先：
 OLIFF & BERRIDGE, PLC
 P.O. Box 19928
 Alexandria, Virginia 22320

Send Correspondence to:
 OLIFF & BERRIDGE, PLC
 P.O. Box 19928
 Alexandria, Virginia 22320

直接電話連絡先：（名前及び電話番号）
 OLIFF & BERRIDGE, PLC
 (703) 836-6400

Direct Telephone Calls to: (name and telephone number)
 OLIFF & BERRIDGE, PLC
 (703) 836-6400

唯一または第一発明者名

大川 和彦

Full name of sole or first inventor

Kazuhiko OKAWA

発明者の署名

日付

Inventor's signature

Date

大川 和彦

2001年8月24日

Kazuhiko Okawa

August 24, 2001

住所

日本国、長野県、茅野市

Residence

Owa-shi, Nagano-ken, Japan

国籍

日本

Citizenship

Japan

私書箱

392-8502 日本国長野県諏訪市大和3丁目3番5号
 セイコーエプソン株式会社内

Post Office Address

c/o Seiko Epson Corporation

3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan

第二共同発明者

齊木 隆行

Full name of second joint inventor, if any

Takayuki SAIKI

第二共同発明者の署名

日付

Second inventor's signature

Date

齊木 隆行

2001年8月23日

Takayuki SAIKI

August 23, 2001

住所

日本国、長野県、茅野市

Residence

Chino-shi, Nagano-ken, Japan

国籍

日本

Citizenship

Japan

私書箱

392-8502 日本国長野県諏訪市大和3丁目3番5号
 セイコーエプソン株式会社内

Post Office Address

c/o Seiko Epson Corporation

3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392-8502 Japan

（第三以降の共同発明者についても同様に記載し、署名をすること）

(Supply similar information and signature for third and subsequent joint inventors.)



DECLARATION FOR TRANSLATION

I, Hajime Inoue , a Patent Attorney, of Ogikubo TM Bldg., 5-26-13, Ogikubo, Suginami-ku, Tokyo 167-0051, Japan, do solemnly and sincerely declare:

That I have a thorough knowledge of Japanese and English languages; and

That the attached pages contain a correct translation into English of the Japanese document filed on May 30, 2001 as

U.S. Patent Application No. 09/866,800

entitled "SEMICONDUCTOR DEVICE HAVING ELECTROSTATIC PROTECTION CIRCUIT AND METHOD OF FABRICATING THE SAME"

I hereby declare that all statements made herein of my own knowledge are true, and that all statements made on information and belief are believed to be true; and further that these statements were made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine and/or imprisonment under Section 1001 of Title 18 of the United States Code, and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or any patent issuing therefrom.

Date: September 7, 2001


Hajime Inoue